

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

62052737 A

(43) Date of publication of application: 07 . 03 . 87

(51) Int. CI

G11B 7/125 G11B 7/09

(21) Application number: 60192318

(22) Date of filing: 30 . 08 . 85

(71) Applicant:

SHARP CORP

(72) Inventor:

MURATA KAZUHISA

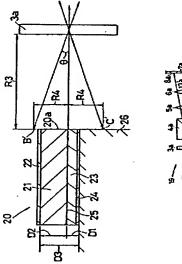
(54) OPTICAL PICKUP

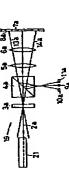
(57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate the malfunction of tracking by making the layer thickness of a semiconductor laser thin so that the return light of a tracking signal is not irradiated to the cleavage face of a semiconductor laser.

CONSTITUTION: When a distance between the cleavage face 20a of the semiconductor laser 20 and a grating 3a is R3 and the irradiating angle of the return light from the grating 3a is θ, then a distance R4 from a laser oscillator face 25 up to a position shown in captions B' or C' is expressed as R4=R3.tanθ. Then the thickness D1, D2 of P-type semiconductor layer 21 and N-type semiconductor layer 23 of the semiconductor laser 20 are selected smaller than the distance R4. Thus, the return light of the tracking signal from the grating 3a is hardly irradiated onto the cleavage face 20a of the semiconductor laser 20 and the error detection of photodiodes 10a, 11a due to interference fringes is prevented.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio





⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出額公開

母公開特許公報(A)

昭62-52737

@Int.CI.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)3月7日

G 11 B

7/125 7/09

-7247-5D -7247-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 光ピックアップ

> 创特 羅 四60-192318

図田 昭60(1985)8月30日 顒

和久 伊発明 者 村田

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

シャープ株式会社 கை 題 人

大阪市阿倍野区長池町22番22号

30代理 弁理士 西数 圭一郎 外2名

1、発明の名称

光ピックアップ

2、 特許請求の私題

半導体レーサからのレーサ光もプレーティング によって複数のレーザ光に分割し、この分割をれ た光によってディスタに記録された情報を疎取る とともに、トラッキングの位置検出を行なう光ビッ クアップにおいて、

トラッキング信号の戻り光が牛事体レーザのへ き面面に設封されないように、半導体レーザの層 厚を存くすることを特徴とする光ピックアップ。 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、光ピックアップに関し、もっと群し くは、牛害休レーザからのレーサ光をグレーティ ングによって複数のレーザ光に分割し、この分割 された光によってディスクに記録された情報を説 取るとともに、トラッキングの位置検出を行なう 先ピックアップに買する。

背景技術

典型的な先行技権は、終る因に示されている。 半導体レーザ1からのレーザ光2は、グレーティ ング3によって3本のピームに分割をれる。この 分割されたビームは、無傷光ビームスプリック(N PBS)4 からコリノータレンズ5に導かれ、平 行ビームとされた後、対動レンズ6によってディ スク7の賃報配録団8に集元される。ディスク7 が回収することによって3本のピームは、その情 雑配発面8上を走去される。 情報記録面8からの 反射ピームは、対勢レンズ8およびコリノータレ ンズ5を迫って無偏光ピームスプリック4に安か れ、ホトゲイオード 9,10,11に個別的に受先。 される。ホトゲイオード9は、4分割されており、 ディスクでの情報記録面8に記録された信号を読 取る機能を果たし、ホトゲイオード10,11は、 トラッキング位置を検出する機能を果たす。ホト アイオード10,11からの出力に応じて、背記 対動レンズ6の位置毎正が行なわれる。

このように異位元ヒームスプリック4を用いた

3 ピーム法の元ピックアップ1 2 では、グレーティング 3 によって分割されない元が、 参照符 1 3 、1 4 でボされる元経路を通り、トラッキング 6 号の戻り元となって中華 レーザ 1 の参照 人・B , C で示す位置に戻ってくる。もし仮りにディスクでなどが低いたりして、中等体レーザ 1 のへき間面 1 aとディスク 7 の情報固配録 8 との距離 R 1 。 R 2 がそれぞれ具なってくると、トラッキング 信号を検出するホトデイオード 1 0 。 1 1 に干渉じまとなって現われることとなる。このため正常なトラッキング動作を行なっている場合であっても、ホトデイオード 1 0 。 1 1 には、 鉄動作をしているかのような鉄器信号が現われ、トラッキングが正常に動作しないという問題が生じる。

発明が解決しようとする問題点

本発明は、上述の技術的課題を解決し、グレーティングからの戻り尤が中等体レーザのへを開覧に思射しないようにした光ピックアップを提供することである。

問題点を解決するための手段

おく。本苑明に従う半事体レーザ20は、従来と同様、P形半事体層21と、P形半事体層21と、R形半事体層22と、N形半事体層23の下表面に形成される上部では25元素ので表面に形成数によって様式が発展図を1元をはいるという。一世25元素が1元を110000元を112に、中事体レーサ20全体の原列D3は、レーサ20元素が11000元を112に、中事体レーサ20全体の原列D3は、レーサ20元素が1100元素を1

そこで半導体レーザ20のへき関面20 a とグレーティング3 a との距離がR3であり、グレーティング3 a からの戻り光の照射角度が B であるときレーザ発数因25から参照符B でまたほごで示をれる位置までの距離R4は、第1式で示をれるとおりである。

本発明は、半導体レーザからのレーザ光をグレーティングによって複数のレーザ光に分割し、この分割をれた光によってディスクに記録された信報を読取るとともに、トラッキングの位置検出を行なう光ビックアップにおいて、

トラッキング信号の戻り先が半導体レーザのへ を関面に開射されないように、半導体レーザの居 尽を得くすることを特徴とする先ピックアップで ある。

作用

本発明に従えば、トラッキング信号の戻り光が 半等体レーザのへき関節に照射されないように、 半等体レーザの居耳を薄くするようにしたので、 トラッキングの誤動作を防ぐことが可能となる。

天 進 例

第1 図は半導体レーザ2 0 の調面図であり、第2 図は本発明の一実施例の調画図である。先ピックアップ1 9 の光学的構成は、背景技術の第3 図でボした光ピックアップ1 2 の構成と同様であり、対応する部分には同一の参照符に添字a を付して

R 4 = R 3 + tan # " -- (1)

一数に距離R3の位は、500~ 800 / mij 後であり、距離R4の錐は70~ 80μ m程度と なる。このためレーザ発援面25から上部電量2 2 までの距離D2またはレーザ発展面25から下 部電艦24までの距離Dlが、上起距離R4を超 える場合、グレーティングる。からのトラッキン グ信号の見り光が半導体レーザ20のへを開催2 0 a に思射されることとなる。このへき時面20 a には、(1/2)・ l の S i N 族がコーティング をれているため、猫めて光反射率が高い鉄面構造 となっている。このため先の干渉が獲めて生じや すい条件となっている。したがってディスクフェ の位置が似いたりしたときには、ホトゲイオード 10a,11a に干渉じまとなって現われ、トラッ キングエラーとなって検出されるおそれがある。 - そこで本発明では、半導体レーザ20のP形半 事体層 2 1 および N 形半導体層 2 3 の各厚み D 1 。 D 2 も、 Ú l 式の取機R 4よりも小さく改定する ものである。これによってグレーティング3m か

特開昭62-52737(3)

らのトラッキング信号の戻り光が、半年体レーザ20のへを関則20s に取射されず、先の干渉とまによるホトグイオード10s, 11sの鉄盛機出を防止することができる。

本発明者の突撃によれば、レーザ発展団 2 5 と 70#=以下としたとき、グレーティング3aから の主導体レーザ20のへを関係20ょへのトラッ キング信号の戻り尤はなくなり、したがって尤の 干渉もなくなってトラッキングの展動作を起こる ないことが推荐された。一方、レーザ発展面25 と両電信22,24との各面機D1,D2をあまり なくしすどると、半導体レーザ20の割れが多く なり、夕望りの低下もきたす。そこで半導体レー。 ザ20の耐れが生じないようにするため、中海体 レーザ20の全体の層厚D3は、最低80月日以 上必要であった。そこでレーザ発展関25と異常 据 2 2 , 2 4 との各距離 D 1 , D 2 をそれぞれ 4 0 ~70gmとするとともに、半年休レーザ20の 全体の形成D3を80#= 以上とした場合、中郷

本発明の一実施例の系統図、格多図は先行技術を 説明するための図である。

1,20…牛谷休レーザ、3,3amグレーティング、4,4am無偏光ピームスプリック、7,7 amディスク、9,9a,10,10a,11,11am *トグイオード、12,19m光ピックアップ、 25mレーザ発展面

"代理人 介理士 西收 圭一郎

体レーザを 0 の 割れの 弦生が なくなり、 しかもトラッキング 信号の戻り 光による 光の干渉 じょを生じることがなくなり、 これによって 3 ビーム法による 光ピックアップ 1 9 のトラッキングサーボが 個のて安定化することが確認されるに至った。

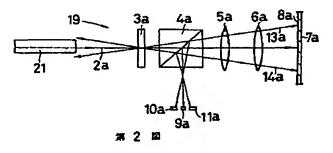
また無抵抗の低下を図るために、レーザ発展面 2 5 と下部電価 2 4 との距離 D 1 を 1 0 ~ 4 0 M m とし、レーザ発展面 2 5 と上部電価 2 2 との距 種 D 2 を 4 0 ~ 7 0 Mm とするようにすれば、ヒートシンク 1 6 m への無放飲を可及的に高めることができる。

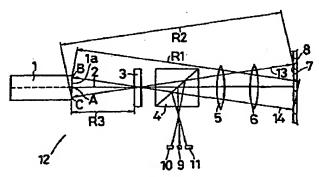
効 果

以上のように本気物によれば、トラッキング信号の戻り光が半事体レーザのへを開田に照射をれないように、半事体レーザの居序を導くするようにしたことによって、トラッキングの鉄路作をきたすおそれがなく、光ビックアップの品質を実めることができる。

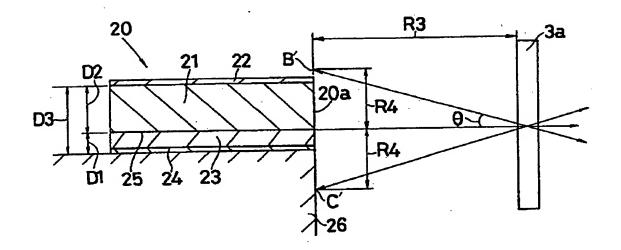
4、図面の筒草な説明

第1国は牛事件レーザ20の新頭図、第2型は





3 🖾



给 1 図